

研發總中心第八次審議會會議記錄

時 間：九十六年十月三日（星期三）中午十二時正

地 點：行政大樓三樓第一會議室

主持人：芮主任祥鵬

出席者：張永宗教授 蘇昭瑾教授 賴炎生教授 黃榮堂教授 林世聰教授 彭光輝教授
呂志誠老師 王錫九老師 任貽均老師 林家弘老師 王賢達老師 陳亮嘉教授
顏炳郎教授 林平皓辦事員

（楊士萱教授 楊重光教授 郭人介教授請假未出席）

會議紀錄：李薇

一、中心業務報告：

1. 總中心專利業務工作報告

二、審議新設中心結果。

提案 1. 預保科技研發中心（黃榮堂老師）

：本案件通過申請成立，建議中心名稱修改。

三、審議貴儀補助款結果。

提案 1. 高真空電子束蒸鍍系統維修申請（先進製程實驗室）

決議核給新台幣 25 萬元維修費用。

提案 2. 半導體啟能式綠光雷射與飛秒開辦與維修申請（光電系）

決議核給新台幣 25 萬元維修費用。

提案 3. 200MHz 超導核磁共振儀維修申請（分子系）

決議核給新台幣 25 萬元維修費用。

提案 4. 光罩對準儀開辦與維修申請（研發總中心）

決議核給新台幣 28 萬元維修費用。

四、國外專利申請結果。

提案 1. 專利第 4 年申請-一種可攜式乳癌觸診裝置（顏炳郎老師）

決議照案通過。

提案 2. 專利第 4 年申請-奈米級 XY 平台裝置（顏炳郎老師）

決議照案通過。

提案 3. 美國專利申請-微奈米級表面三維形貌量測之需求（陳亮嘉老師）

決議照案通過。

提案 4. 美國專利申請- Method and apparatus of manufacturing microlens array (王錫九老師)

決議照案通過。

提案 5. 美國專利申請-Method of protecting contact pads (王錫九老師)

決議該專利建議申請國內專利，俟研發成果成熟後再申請美國專利。

五、臨時提議

1. 委員會決議以後開會將之前通過的貴儀補助記錄整理成表格，以便各屆委員清楚紀錄。
2. 委員會決議申請國外專利並獲得補助的老師，希望日後須積極參與校內與國外專利相關展覽。

六、散會